

レーザーを用いた金属細管のフレキシブルな ダイレス引抜き加工システムの開発

真鍋 健一*

1. まえがき

金属マイクロチューブの製造法¹⁾としては、物理・化 学的方法による電気鋳造法やスパッタリング法と、塑性 加工法による引抜き法、曲げ加工法、スピニング法があ る.後者のなかで生産性を目指す場合には、引抜き法が 有利である.

ところで、これまで金属管の引抜き加工は、ダイスや プラグ、マンドレルなどの金型・工具を用いたダイス引 抜き加工が主流である。それをマイクロチューブへ本加 工法を適用する場合、高精度なマイクロ工具の製作や、 プラグやマンドレルを微細なチューブの中に通すなどの 作業は極めて困難となり、解決すべき課題が山積してい る.このように、従来のダイス引抜き加工法をマイクロ サイズへスケールダウンすることは難しい.したがって、 ダイスやプラグ、マンドレルなどの工具を必要とせずに マイクロチューブを創製する新しいダイレス引抜き技術 を開発する必要があると考えられる.

ダイレス引抜き加工法は、1969年にWeiss ら²⁾により 超塑性材料に適用したのが始まりであり、種々の丸棒や 角棒の金属材料に対して行われている.我が国では1973 年以降に関ロ・小畠らが種々の金属材料に対して棒材か ら管材も含めて適用できることを明らかにした^{3)~6)}.そ こでは管材は直径 8mm のステンレス鋼鋼管および炭素 鋼管を用いて、ダイレス引抜きが管材にも適用できるこ とを実験的に明らかにしている⁴⁾.

この年代では加熱装置は高周波誘導加熱方式が主流で あった.この方式では装置出力,周波数,素材特性(比 透磁率,抵抗率),加熱コイル寸法などの制約から,ダイ レス引抜きに適用できる最小素材寸法にはおのずから限 界があり,それは素材ごとに異なる.

近年,マイクロ/ナノテクノロジーの進展により,その 代表的な微小電気機械システム(Micro Electro Mechanical Systems, MEMS)などが注目され,半導体製 造技術やレーザー加工技術等,各種の微細加工技術を応 用し,微小な電気要素と機械要素を一つの基板上に組み 込んだ医療機器やセンサ,アクチュエータ等のデバイス/ システムが発展している.この分野においては製品機器 の一層の小型化が要求されている.最近の動きとしては 適用素材として金属材料の優れた力学的特性,機能特性 が見直され,金属材料を用いた大量生産に適したマイク ロフォーミングが注目を浴びるようになっている.この

* 首都大学東京大学院理工学研究科 教授

マイクロフォーミングは多くの製品で構成している小さ な金属微細部品を生産するのに今後重要となる塑性加工 技術である.なかでも金属マイクロチューブはその中で も注目されている部品の一つであり、マイクロノズル、 無痛注射針、マイクロリアクターなどのマイクロ部品に 用いられている.

このような背景から, 既報^{7)~9)}においてマイクロチュ ーブを作るため, 高周波誘導加熱装置を用いたダイレス 引抜き加工法に着手し,実験ならびに有限要素シミュレ ーションの両面から詳細な変形挙動の調査解明を行った. その結果, Zn-22Al 超塑性材料を用いて外径 200µm のマ イクロチューブのダイレス引抜きに成功した.近年では SUS304 を用いて外径 290µm のマイクロチューブの創製 に成功している¹⁰⁾.

しかし、そのダイレス引抜き実験の加熱源は誘導加熱 コイルを使用しており、マイクロスケール用の小型で微 細な誘導加熱コイルを作製するには困難さが伴い、また 個々の要求されるマイクロチューブにあった加熱コイル の設計と製造が必要となり製造プロセスの柔軟性が乏し いこと、が実用化を妨げていた. さらにこれらの問題点 が金属マイクロチューブのさらなる縮小化を妨げていた.

そこで注目されるのが加熱源としてのレーザーであり, そのレーザー加熱は加熱領域としても高周波誘導加熱よ りも素材を選ぶことなくさらに局所化が可能であり,光 学系の制御により適材適所の柔軟な加熱が期待できる.

以上の背景から、本研究では、ダイレス引抜き加工で の加熱法として、誘導加熱コイルを用いずに、局所加熱 可能なレーザー加熱に着目し、新たに半導体レーザー加 熱装置を用いたレーザーダイレス引抜き加工機を設計試 作した.本報告では、それを用いて外径 0.5mm の SUS304 ステンレス鋼管のダイレス引抜きを行い、引抜き限界や 変形特性に及ぼすレーザー出力および引抜き速度の影響 を実験的に調査し、1方向からのレーザー照射において もマイクロチューブのダイレス引抜き加工の有効性を実 験的に明らかにした.

2. レーザーダイレス引抜き加工機の開発

図1に加熱源であるレーザー光を固定する連続型のダイレス引抜きの概要図を、図2に開発した連続型のレーザー加熱方式ダイレス引抜き装置の外観を示す.局所加熱用の使用したレーザー加熱装置として最大出力が35Wの連続発振方式の半導体レーザーを用いた.その照射スポットは長径2a,短径2bからなる楕円形であり、



図2 開発したレーザーダイレス引抜き装置

レンズにより,照射スポットは 2a=0.8mm, 2b=0.4mm となっている.また金属チューブの供給・引抜き装置が ダイレス引抜きには必要不可欠であるため,同軸上に二 つのスライダを有するマルチスライドアクチュエータを 利用し,供給速度,引抜き速度は独立して制御できる方 式とした.

3. 実験および方法

本研究では、開発したレーザーダイレス引抜き装置の 性能確認とレーザーによるダイレス引抜きの可能性と有 効性を検証するため実験を行った.供試材としては外径 D=0.52mm,肉厚 t=0.1mm の SUS304 ステンレスチュー ブを用いた.

連続型ダイレス引抜きでの断面減少率 R は次式に示す よう引抜き速度 V₁に対する供給速度 V₂の比により決定 される.

$$R = 1 - V_2 / V_1 \tag{1}$$

レーザー照射は1方向からの単純な照射の場合における レーザーダイレス引抜きの基本的な特性を調査し,また, レーザーダイレス引抜きにおける変形特性に及ぼす断面 減少率,供給速度,レーザー出力の影響を調査した.具 体的には今回の実験では,供給速度 $V_2=0.5$, 5, 10mm/s の3条件に対して,式(1)に従い断面減少率 R=10, 20, 30,40, 50%,レーザー出力を 0~10W の範囲で検討した.

4. 実験結果及び考察

4.1 レーザー出力と温度の関係

レーザーダイレス引抜き加工におけるマイクロチュー

ブの変形特性は,加熱温度により変化する変形抵抗に関 係している.また,加熱温度はレーザー出力や引抜き速 度に依存するため、レーザー出力と引抜き速度によりチ ューブ表面の温度分布が変化する.マイクロチューブ表 面の上部と底部の加熱温度は実験前にサーモグラフィを 用いて測定を行った.供給速度 V2=0.5, 5, 10mm/s,断 面減少率 R=0%として実験を行い、チューブ表面の上部 と底部(下部)の温度を比較を行った.図3にチューブ 表面の上部と底部の最大温度を示す.加熱領域でのチュ ーブの加熱温度はレーザー出力に比例しており、供給速 度を速くして高速で供給する場合には、レーザー出力を 上げても加熱温度は高くなりにくく, 一方向加熱である ため、どうしても上部と底部の温度差は大きくなること がわかる. つまり、均一に加熱するためには供給速度は できるだけ遅くすることが大切であることがわかる.も しレーザー出力を高くして加熱温度を上げるには,供給 速度を速くした場合には上部と底部の温度差は避けられ ない. 特に,供給速度 V2=10mm/s で 1000 度近く加熱す る場合には、チューブの上部・底部の温度差は 400℃近 くあることを認識しておく必要がある.



図4に一定供給速度 V2におけるレーザー照射時のチュ

図3 チューブ表面温度とレーザー出力との関係に及ぼ す供給速度 V2の影響



ーブ上部の温度分布を示す.供給速度 V_2 の増加に伴い,加熱領域が拡大している.一般的に、ダイレス引抜き加工においては局所加熱が有効である.したがって、供給速度 $V_2=0.5$, 5mm/s と設定しレーザーダイレス引抜き実験を行った.

4.2 断面の変形特性

従来のダイレス引抜き加工における理論的断面減少率 は、速度比 V₂/V₁を用いて式(1)により表される.1 方向 レーザー照射ダイレス引抜きの断面における変形特性を 調査した.引抜き後の断面積はマイクロスコープを用い て計測し算出した.

図5にはレーザーダイレス引抜きにおける断面減少率 の実験値と理論値の関係を示す.図より,実験値の断面 減少率は理論値のそれと良く一致していることが確認で きる.これより,引抜き後の断面減少率は,1 方向レー ザー照射での引抜きにおいても温度分布は周方向に多少 の温度分布の乱れがあるものの,式(1)を用いて十分に予 測することが可能であるといえる.

4.3 引抜き限界

図 6 はチューブ供給速度 V_2 =0.5mm/s の条件でレーザ ーダイレス引抜きを行ったあとの縮管したチューブの外 観である. 断面減少率 R が大きいほど引抜き後の外径が 減少していることが確認できる.



図5 レーザーダイレス引抜き時の実験値と理論値の断 面減少率の比較



```
図7にレーザーダイレス引抜き加工におけるレーザー
出力と引抜き速度 V<sub>1</sub>にプロセスウインドウを示す.ダイ
レス引抜きが成功する成功領域と破断領域に分けられる.
```

この成功領域はレーザー出力および引抜き速度 V_1 の 影響を受ける.ダイレス引抜きには適切なレーザー出力 が必要であり、レーザー出力を大きくすれば成功領域が 得られ,出力の増加に伴い大きな加工度まで一度に加工 できるようになる.その後,断面減少率の最大値に達した あとは逆に出力とともに減少するようになる.また,引 抜き速度 V_1 が遅い場合にはレーザー出力を小さくすれ ば高い断面減少率まで一度に加工することができる.引 抜き速度を高速にすれば必要なレーザー出力も大きくな ることがわかる.しかし,その時は大きな断面減少率ま で一度に引抜くことは難しい.

4.4 断面形状の幾何学的相似則

既報において⁶⁷⁷,高周波誘導加熱によるダイレス引抜 きにおいて,加工前後における断面形状は幾何学的相似則 を満たしており,つまり,それは変形前後において外径に 対する内径の比,内径/外径比が一定であること示した. そこで,この幾何学的相似則について,1方向レーザー照射 の場合にも成り立つかどうかについて検討を行った.

図8に引抜き後の横断面形状を示す.横断面形状は一 方向レーザー加熱でありながら円形状のまま一様に縮管 されていることが確認できる.そこで、ダイレス引抜き 途中の断面の変形特性を調査するため、引抜き速度 V_1 を $0.5 \ge 5$ mm/sの2条件、レーザー出力は3.5W ≥ 7 Wの2 条件として、これらの引抜き加工条件から、ダイレス引抜 き後の内径/外径比d/Dに及ぼす断面減少率Rと供給速度 V_2 の影響を調査した.なお、Rは式(1)より引抜き速度 V_1 を変化させることによって変えた.

図9にその結果を示す.本研究のように一方向レーザ 一照射の場合でもダイレス引抜き後のチューブの内径/ 外径比は常に断面減少率Rによらず一定値であることが 確認できる.

次に、図10にレーザーダイレス引抜きにおける内径/ 外径比 d/D に及ぼすレーザー出力の影響を示す.この結 果から、レーザー出力を変えてもダイレス引抜き後のチ ューブの内径/外径比は一定である.これは本実験範囲で あれば加熱部が溶融する以下の温度に加熱されそこの変 形抵抗が変化するが、そこでも内径/外径比は一定である. 以上より、本実験範囲であれば図9と図10の結果から、 1方向からのレーザー照射でのダイレス引抜きにおいて も断面の幾何学的相似則が成り立つことがわかる.

5. まとめ

本研究では、新たにレーザーダイレス引抜き加工機を 開発し、それを用いて1方向照射の場合における SUS304 ステンレス鋼鋼管のマイクロ引抜き加工限界および引抜 き変形特性に及ぼすレーザー出力や供給速度の影響を調 査した.得られた結果を以下にまとめる.

1) 1方向レーザー照射においても SUS304 鋼管のマイ クロダイレス引抜き加工が可能であることを実証



図7 レーザーダイレス引抜きにおけるプロセスウィンドウ



⊣0.1 mm SUS304

図8 引抜き後の横断面形状



図9 内径・外径比 d/D に及ぼす断面減少率 R と引抜き 速度の影響



図10 内径/外径比 d/D に及ぼすレーザー出力の影響

し,40%の限界断面減少率を再現できた.

2) 引抜き限界は引抜き速度 V₁ とレーザー出力の影響 を受け、適正なレーザー出力と引抜き速度が存在す ることが実験的に確認された. 3) 1方向照射レーザーダイレス引抜き加工においても、 断面形状の幾何学的相似則は成立する.これは供試 管が 0.5mm のマイクロチューブであるため、1方向 照射でも直ちに周方向に熱伝導して著しい温度分布 が生じないためである.

謝 辞

本研究は公益財団法人天田財団(当時 財団法人天田金 属加工機械技術振興財団)の一般研究開発助成(平成20 年度研究開発助成 AF-2008005)によって行われたもので あり,同財団に対し深く感謝の意を表します.

参考文献

- 古島剛・真鍋健一:塑性と加工, 50-586 (2009), 981-985.
- 2) Weiss, D. & Kot, R.A.: Wire J., 9(1969),182-189.
- 関口秀夫・小畠耕二・小坂田宏造:24回塑性加工連 合講演会講演論文集,(1973),317.
- 関ロ秀夫・小畠耕二・小坂田宏造:塑性と加工, 17-180(1976),67-71.
- 5) 小畠耕二・関口秀夫・小坂田宏造・吉川勝幸: 塑性 と加工, 20-224(1979),814-819.
- 6) 小畠耕二・関口秀夫・小坂田宏造・吉川勝幸: 塑性 と加工, 21-228(1980),52-58.
- T. Furushima, K. Manabe: J. Mater. Process. Technol., Vol. 187-188 (2007) ,236-240.
- T. Furushima, K. Manabe: J. Mater. Process. Technol., Vol. 191 (2007) ,59-63.
- T. Furushima, K. Manabe: J. Mater. Process. Technol., Vol. 201 (2008) ,123-127.
- 古島剛・古澤周作・對馬 圭・今川 裕介・真鍋健一:
 日本機械学会関東支部第 19 期総会講演会 (2013)